

共用促進講座

走査型電子顕微鏡 IT-200LA 基礎講習会

日時：2022年7月15日(金) 10:00-16:00

場所：講義 22号館2階プレゼンテーションルーム
実技 2号館1階113B室

講師：日本電子株式会社
藤田 憲市 氏

内容：昨年、設備共用部門に導入した走査型電子顕微鏡 IT-200LA ならびに
付属 EDS についてその基礎的な原理から操作方法までを日本電子（株）
から講師を招き、講習会を行います。
なお、基礎的な原理の講義につきましては、オンラインでも同時配信
いたしますので、オンラインで参加希望の方は申し込みの際にその旨
お知らせください。

10:00-11:30 走査型電子顕微鏡, EDS の原理

11:30-11:45 最新電子顕微鏡のご紹介

12:00-13:00 昼食

13:00-16:00 実機を使用した実習（※ 実習人数に制限あり）

参加ご希望の方は、7月8日(金)までに以下の URL からお申し込みください。

【お申し込み URL】

<https://kiki.web.nitech.ac.jp/eq-seminar20220715/>



【お問合せ先】

産学官金連携機構 設備共用部門

名古屋工業大学 18号館 206室（内線 5533）

Email : oogata-jim@adm.nitech.ac.jp